MAGNETIC RECORDING MEDIUM

Patent number:

JP2000222715

Publication date:

2000-08-11

Inventor:

YOSHIKAWA TOSHIHIKO; SAKAWAKI AKIRA; SAKAI

HIROSHI

Applicant:

SHOWA DENKO KK

Classification:

- international:

- european:

Application number: JP19990023256 19990129

G11B5/66

Priority number(s):

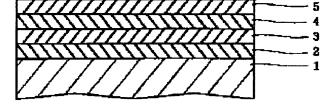
Abstract of JP2000222715

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the signal-to-noise ratio and the halfwidth of solitary waves without deteriorating overwriting characteristics and off-track characteristics by forming a nonmagnetic primary film, magnetic recording film, soft magnetic film and protective film on a nonmagnetic substrate, controlling the coercive force to a specified value or higher, and controlling the film thickness of the soft magnetic film to a specified range.

SOLUTION: This medium is produced by

successively forming a nonmagnetic primary film 2, magnetic recording film 3, soft magnetic film 4 and protective film 5 on a nonmagnetic substrate 1. Preferably, the coercive force is controlled to >=2500 Oe and the film thickness of the soft magnetic film is controlled to 5 to 50 &angst . In the obtd. magnetic recording medium, the extract amt. of Ni can be controlled to <=0.08 ng/cm2 in the unit substrate area by forming the soft magnetic film 4. Especially, the obtd. medium shows excellent characteristics when a head having a

reproducing device using a magnetoresistance effect such as an inductive-MR composite head (magnetoresistance effect head) is used.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公別番号 特開2000-222715

(P2000-222715A)

(43)公開日 平成12年8月11日(2000.8.11)

(51) Int.Cl.7

識別配号

FI

テーマコード(参考)

G11B 5/66

G11B 5/66

5D006

審査請求 未助求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出顧番号

特願平11-23256

(22)出願日

平成11年1月29日(1999.1.29)

(71)出頭人 000002004

阳和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

(72)発明者 吉川 利彦

千葉県市原市八幡海岸通5番の1 昭和電

工株式会社HD研究開発センター内

(72)発明者 坂脇 彰

千葉県市原市八幡海岸通5番の1 昭和電

工株式会社HD研究開発センター内

(74)代理人 100064908

介理士 志賀 正武 (外8名)

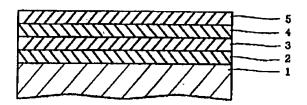
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 磁気配録媒体

(57)【要約】

【課題】 OW特性およびオフトラック特性を劣化させることなくSNR、PW50を向上でき、しかも十分な耐コロージョン性を有する磁気記録媒体の提供。

【解決手段】 非磁性基板1上に、非磁性下地膜2と、磁気記録膜3と、軟磁性膜4と、保護膜5を有し、保磁力が25000e以上とされ、かつ軟磁性膜4の膜厚が5~50Åとされている。



(2) 000-222715 (P2000-222715A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性基板上に、非磁性下地膜と、磁気 記録膜と、軟磁性膜と、保護膜を有する磁気記録媒体で あって、保磁力が25000e以上とされ、かつ軟磁性 膜の膜厚が5~50人とされていることを特徴とする磁 気記録媒体。

【請求項2】 Ni抽出量が基板単位面積に対してO. 08 ng/cm²以下であることを特徴とする請求項1 記載の磁気記録媒体。

【請求項3】 軟磁性膜の最大透磁率は、1000~1 00000であることを特徴とする請求項1または2 記載の磁気記録媒体。

【請求項4】 磁気記録膜の直下に非磁性中間膜を設け たことを特徴とする額求項1~3のうちいずれか1項記 載の磁気記録媒体。

【請求項5】 磁気抵抗効果を利用する再生素子を使用 したヘッドとともに用いられるものであることを特徴と する請求項1~4のうちいずれか1項記載の磁気記録媒

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク装置 などに用いられる磁気記録媒体に関し、特にインダクテ ィブーMR複合ヘッドに代表される磁気抵抗効果を利用 する再生素子を使用したヘッドを用いた場合に使れた特 性を発揮する磁気記録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、磁気ディスク装置などの高記録密 度化に伴い、信号対ノイズ比 (以下SNR) の改善、さ らにPRMLチャンネル処理のため孤立波半値組(以下 30 PW50)の狭小化が求められている。高SNR化およ び狭PW50化を達成するには、高保磁力化することが 有効であり、高保磁力化するには、磁気記録層材料を高 Ku化するのが有効である。高Ku化により高保磁力化 することは、近年問題となっている熱揺らぎ問題、すな わち一度記録された信号が時間の経過とともに減少する という問題に対しても有効な解決法となり得る。しかし ながら、SNRおよびPW50を改善するために保磁力 (Hc)を高くすると、一度記録された信号が上掛きし ても消えない (オーバーライト (以下OWという) 特性 40 の悪化)、トラックエッジまで信号が書き込まれない (オフトラック特性の悪化) といった問題を招くおそれ がある。これらの問題の解決するために、書き込みに最 適化したインダクティブヘッドと、磁気抵抗効果を利用 する再生衆子を使用し読み出し感度を向上させたヘッド とを複合させたインダクティブーMR複合ヘッドが用い られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】一方、近年では、軟磁

ることによって、電磁変換特性、熱揺らざ特性の改善を 図るという試みがなされている。軟磁性限を有する磁気 記録媒体の例としては、B. Gooch, R. Niederneyer, P. Wood, and R. Pisharody, IEEE Transactions on magn etics, 1991, vol.27, No.6, p.4549 (文献A)、特開 平7-169037号公報、特開平10-116412 号公報に聞示されたものを挙げることができる。 上記文 献Aに開示された磁気記録媒体は、記録再生時に軟磁性 層を飽和させるためのパイアス磁泉をインダクティブへ ッド書き込みコアから付加させなければ、奴体表面から 漏れ磁束を誘起させられず、良好な再生信号を得ること ができない。そのため、上記磁気記録媒体では、現在広 く用いられている上記インダクティブーMR妆合ヘッド を使用することができなかった。また特開平7-169 037号公報に開示された磁気記録媒体は、バイアス電 流0の読み込み一貫き込みヘッド (例えばインダクティ ブヘッド)に対応したものとされ、高記録密度化および 低ノイズ化を図るのが難しかった。

【0004】現在のように高記録密度が望まれている状 況では、インダクティブヘッドを用いるという方法、M R、GMRヘッドのような磁気抵抗効果を利用した読み 込み紫子を再生に利用できない方法は、もはや現実的で ない。なぜなら、インダクティブヘッド等を用いた場合 には、低ノイズ化、高記録密度化の点で一定の限界があ るのに対し、MR、GMRヘッドに代表される磁気抵抗 効果を利用したヘッドを使用した場合には、ヘッドの再 生感度が高く、得られる孤立波出力がインダクティブへ ッドの例えば3~10倍も高くなるため磁気記録度を再 くすることができ、これによって低ノイズ化、高記録法 度化を実現することが可能となるためである。

【0005】また特開平10-116412号公報に開 示された磁気記録媒体は、市販のインダクティブーMR 複合ヘッドを使用できるとしているが、およそ100~ 1000という低透磁率の軟磁性層を使用するため、現 在広く用いられている高記録密度用の高保磁力磁気記録 媒体では、記録特性の改善が得られず、電磁変換特性も 不十分であった。さらに、軟磁性層をもたない従来の磁 気記録奴体では、非磁性基板表面のN 1 P版中のN 1 等 がキズやピットのような欠陥を通して磁気記録ば作表面 から拡散し、これがコロージョンの原因となることがあ

【0006】本発明は、上記事情に増みてなされたもの で、OW特性およびオフトラック特性を劣化させること なくSNR、PW50を向上でき、しかも十分な耐コロ ージョン性を有する磁気記録媒体を提供することを目的 とする.

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題は、非磁性基权 上に、非磁性下地限と、磁気記録数と、軟磁性限と、保 性層、いわゆるキーパーレイヤーを磁気記録媒体に設け 50 護膜を有する磁気記録媒体であって、保磁力が2500

〇 e 以上とされ、かつ軟磁性膜の膜厚が5~50人とさ れた磁気記録媒体によって解決することができる。また 本発明の磁気記録媒体は、N1抽出量が基板単位面積に 対して 0.08 ng/cm²以下であるものとすること ができる。また軟磁性膜の最大透磁率は、1000~1 ○○○○○とするのが好ましい。また本発明では、磁 気記録膜の直下に非磁性中間膜を設けることができる。 また本発明の磁気記録媒体は、磁気抵抗効果を利用する 再生素子を使用したヘッドとともに用いることができ

[8000]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の磁気記録媒体の 一・実施形態を示すもので、ここに示す磁気記録媒体は、 非磁性基板1上に非磁性下地膜2、磁気記録膜3、軟磁 性膜4、保護膜5を順次形成したものである。非磁性基 板1としては、磁気記録媒体用基板として一般に用いら れるNi Pメッキ膜が形成されたアルミニウム合金基板 (以下、N1PメッキA1基板)、ガラス基板、セラミ ック基板、可撓性樹脂基板、またはこれらの基板にN 1 Pをメッキあるいはスパッタ法により蒸着せしめた基板 20 などを用いることができる。また基板1の表面には、よ り良好な電磁変換特性を得る、面内磁気異方性を付与し て熱揺らぎ特性をよくする、研磨痕を消す等の目的でテ クスチャ処理を施してもよい。

【0009】非磁性下地膜2としては、従来公知の非磁 性下地膜、例えばCr、Ti、Ni、Si、Ta、Wな どの単一組成膜、または結晶性を損なわない範囲で他の 元素をこれらに含有させた合金からなる膜を使用でき る。なかでも特に、Cr(単一組成)、またはCrにM o、W、V、Ti、Nbのうち1種または2種以上を含 30 有させた材料を用いると、磁気記録膜3中の結晶配向性 を良好なものとすることができるため好ましい。上記材 料を用いる場合、その組成は、CrzYとするのが好ま しい。ここでY=Mo、W、V、Ti、Nbのうち1種 または2種以上とする。Y含有量(2)は30at%以 下とするのが好ましい。この含有量が30at%を越え ると、磁気記録膜3の保磁力、ノイズ特性が悪化する。 【0010】非磁性下地膜2の厚さは、所定の保磁力が 得られる範囲であれば制限されるものでない。この厚さ は、50~400人が好ましい範囲であり、100~3 40 00人とするとさらに好ましい。下地膜2の膜厚が50 **人未満の場合には、下地膜2上に形成される磁気記録膜** 3 (または非磁性中間膜)の結晶配向性が悪くなりSN 凡が低下する。逆に膜厚が400人を越えると、下地膜 中の結晶粒子径が大きくなり、これに伴って下地膜2上 の磁気記録膜3(または非磁性中間膜)中の結晶粒子径 も大きくなり、SNRが低下する。

【0011】非磁性下地膜2は、単層構造をなすものと してもよいし、多層構造をなすものとしてもよい。多層

る組成の複数の層を積層したものとすることができる。 特に、これら複数の層のうち少なくとも1つをNiA! からなるものとした場合には、格段のSNR向上が達成 されることがある。また非磁性下地膜2をNiAlから なる単層からなるものとすると、格段のSNR向上が達 成される場合がある。

【0012】磁気記録膜3は、所定の保磁力(後述)が

得られるものであれば特に制限されるものでないが、a CobCrcPtdTaeZrfCugNi (bl16 10 ~25at%、cは10at%以下、dは1~7at %、eは4at%以下、fは3at%以下、gは10a t%以下、aは残部)で表されるCo合金からなるもの とすると、高Ku化が可能となるため好ましい。各成分 の含有比率は、b:16~22at%、c:6~10a t%、d:1~3at%、e:2at%以下、f:2a t%以下、g:8at%以下とするのがさらに好まし い。特に、Zr、Cu、Niのうち少なくとも1つを含 む材料を用いると、保磁力、SNRを高めることができ るため好ましい。

【0013】Crの含有比率(b)を16~25at% とするのが好ましいとしたのは、この含有比率が16a t%未満ではCrの偏析によるCo含有磁性粒子の分散 が不十分となり、磁性粒子間の磁気的結合に起因するノ イズ特性の低下が起きやすくなり、25at%を越える と、所定の保磁力が得られにくくなるためである。また Ptの含有比率(c)を10at%以下とするのが好ま しいとしたのは、この含有比率が10at%を越えると SN比が悪化するためである。またTaの含有比率

(d)を1~7at%とするのが好ましいとしたのは、 1 a t %未満ではノイズが増加する傾向があり、7 a t %を越えると高い保磁力を得られにくくなるためであ る. またZrの含有比率 (e) を4 a t %以下とするの が好ましいとしたのは、この含有比率が4 a t %を越え ると、SNRが悪化するためである。またCuの含有比 率(f)を3at%以下とするのが好ましいとしたの は、この含有比率が3at%を越えると、SNRが悪化 するためである。またNiの含有比率(g)を10at %以下とするのが好ましいとしたのは、この含有比率が 10at%を超えると、SNRが悪化するためである。 【0014】磁気記録膜3の厚さは、特に限定されるも のでないが、150~400人とするのが好ましい。特 に、250~400人とするのが好ましい。この厚さ は、150A未満とすると、良好なSNRおよび適切な 再生出力が得られず、400Aを越えるとSNRが低下

【0015】磁気記録膜3の保磁力は25000e以 上、例えば2500~60000eとされている。25 000e未満ではビット間遷移領域が広がり、PW50 が駆化するとともに、ノイズも増大しSNRが駆化す 構造をなすものとする場合には、互いに同一または異な 50 る。また、現状では、保磁力が60000eを越える磁 気記録媒体用磁気記録膜を形成するのは難しい。磁気記録膜3の保磁力は、信号を十分に書き込むことが可能なヘッドを使用した場合、高いほど好ましく、30000 e以上、さらに好ましくは35000e以上とするのが 望ましい。

【0016】軟磁性膜4は、特に限定されるものでないが、Fe、Ni、Coの単一組成膜、またはFe、Ni、Coに他の元素を含有させた合金からなるものとするのが好ましい。軟磁性膜4の材料の具体関としては、Ni-Fe-Si、Fe-Mo、Ni-Fe-Cr、Ni-Fe-Si、Fe-C、Fe-Si、Fe-P、Fe-Al、Fe-Al-Si、Co-Cr、Ni-Cr、Fe-Cr-Ti、Fe-Cr-Cu、Fe-Co-V、Fe-Al-Si-Cr、Fe-Al-Si-Ti-Ru、Co-Zr-Nb、Co-Ta-Zr、Fe-Ta、Fe-Ta-C、Fe-Nb、Fe-Hf等の各種合金を挙げることができる。

【0017】なかでも特に、NiFe系合金(例えばパーマロイ等)を用いることが好ましい。NiFe系合金としては、NixFeを用いるのが好ましい。Feの含有比率xは15~60at%、好ましくは15~25at%とするのが好適である。NiFe系合金を用いるのが好ましいとしたのは、この材料を使用することによって、耐コロージョン性を向上させる効果を高めることができ、かつより良い電磁変換特性が得られるためである。

【0018】軟磁性膜4の最大透磁率は、1000~100000、対象しくは8000~500000、さらに好象しくは10000~500000とするのが望ましい。最大透磁率が1000未満であると、記録時30に磁気記録媒体への書き込みが不十分となり、書き込み後の磁化遷移間の反磁界を緩和することができないため十分な電磁変換特性を得られなくなるおそれがある。また最大透磁率が1000000を越える軟磁性膜を作製するのは技術的に難しい。

【0019】上記最大透磁率は、次のように定義される。すなわち軟磁性体スパックターゲット試験片を、例えば振動式磁気特性装置(VSM)を用いて全く磁化されていない状態から外部磁界を印加することにより徐々に磁化していき、磁界を増加しても磁化の強さが増加しない状態に達するまでの磁化曲線中で、磁界の変化に対する磁化の変化の割合のうち最大となったものを最大透磁率とする。なお、透磁率はCGS単位系で表した値である。

【0020】軟磁性脱4の膜厚は、5~50人、好ましくは5~30人、より好ましくは5~20人とされている。この膜厚が5人未満であると、OW特性、オフトラック特性が不十分となり、50人を超えると、SNRが低下する。また軟磁性脱4の膜厚は5人以上10人未満とすることもできる。

【0021】上記非磁性下地数2、磁気記録数3、軟磁性膜4は、例えばスパッタリング法により形成することができる。

6

【0022】保護膜5は、ヘッドが接触することによる 媒体表面の損傷を防ぐために設けられたもので、その付 気は従来公知のものを使用でき、例えばC、S1Oz、 ZrOz等の単一組成、またはこれらを主成分とし他元 素を含むものが使用可能である。保護費5はスパッタリ ング、イオンビーム、プラズマCVD法などを用いて形 のすることができる。保護膜5の厚さは、1~20nm とすることができる。特に1~9nmとすると、よりス ペーシングロスを小さくすることができるため好まし い、保護膜5の表面には、必要に応じて潤滑膜(図示 略)を形成することもできる。潤滑膜の材料としては、 PFPE (パーフルオロボリエーテル)等の弗化系液体 潤滑剤、脂肪酸等の固体潤滑剤が使用可能である。潤滑 膜形成方法としては、ディッピング法、スピンコート法 などの従来公知の方法を採用することができる。

【0023】上記磁気記録媒体は、上記軟磁性競4の形成によって、Ni抽出量を基板単位面積に対して0.08ng/cm[‡]以下とすることができる。Ni抽出量が、0.08ng/cm[‡]を超えると、ヘッドが汚れるなど耐コロージョン性が悪いと判断されるため好ましくない。Ni抽出量とは、磁気記録媒体の外端部および内端部をパラフィンで封止した後、80℃の結水中に30分間浸漬した際に純水中に溶出した基板単位面積当たりのNi量をいう。

【0024】上記構成の磁気記録媒体では、OW特性およびオフトラック特性を劣化させることなくSNR、PW50を向上できる。またNiP上にNiPよりも腐食電位が費であるような材料を使用した軟磁性膜を設けることによって、基板表面のNiP膜中のNiや、基板材料(ガラス、セラミック等)中の軽元素がキズやビットなどの欠陥を通して磁気記録媒件表面から拡散するのを妨げ、耐コロージョン性を向上させることができる。

【0025】また、上記構成の磁気記録媒体は、特にインダクティブーMR複合ヘッドに台表される磁気抵抗効果を利用する再生素子を使用したヘッド(以下磁気抵抗効果利用ヘッドという)を用いた場合に優れた特性を発揮する。これは以下に示す理由によるものであると考えられる。磁気抵抗効果利用ヘッドを用いて上記磁気記録媒体からの再生を行う場合には、該ヘッドによって生成するパイアスフラックスによって軟磁性膜の一部が飽和状態となり、この部分で過程率が大気の透磁率を下回るため、この部分でもれ磁束が軟磁性膜の外部に出ることになる。このため、シャープな磁気回路が形成され、ヘッドがもれ磁束を捕捉する際の損失が少なくなる。また記録時においても同様に、ヘッドが軟磁性膜の一部を飽和させることにより、スペーシング損失の少ない磁気回路が形成される。従って、磁気抵抗効果利用ヘッドを用

(5) 000-222715 (P2000-222715A)

8

いることによって、優れた電磁変換特性を得ることがで きる.

【0026】図2は本発明の磁気記録媒体の他の実施形 態を示すもので、ここに示す磁気記録媒体は、非磁性下 地膜2と磁気記録膜3との間、すなわち磁気記録膜3の 直下に、非磁性中間膜6が設けられている点で図1に示 す磁気記録媒体と異なる。非磁性中間膜6の材料として は、上記磁気記録膜3の材料組成に近い材料組成をも ち、非磁性中間膜6に対しエピタキシャル成長する磁気 記録膜3の結晶配向性を良好なものとすることができる ものが用いられる。またこの材料としてhcp構造をな すものを用いると、磁気記録膜3の結晶配向性を向上さ せる効果を高めることができるため好ましい。

【0027】具体的には、aCobCrcPtdTae ZrfCuhB(bt25~50at%, ct10at %以下、dは10at%以下、eは5at%以下、fは 5at%以下、hは10at%以下、aは残部)で表さ れるCo合金を用いるのが好ましい。各成分の含有比率 は、b:25~40at%、c:10at%以下、d: 3at%以下、e:2at%以下、f:2at%以下、 h:8at%以下とするのがさらに好ましい。Crの含 有比率(b)が25at%未満である場合には、非磁性 中間膜6が磁性膜となってしまうため好ましくない。ま た、Crの含有比率(b)、Pt含有比率(c)、Ta の含有比率(d)、Zrの含有比率(e)、Cuの含有 比率(f)、およびBの含有比率(h)が上記範囲上限 値を越えると、非磁性中間膜6の組成が磁気記録膜3の 組成に対し大きく異なるものとなり、磁気記録膜3内の 結晶配向性が悪化し、保磁力、ノイズ特性向上効果が低 下する。

【0028】非磁性中間膜6を設けることによって、磁 気記録膜3内において、比較的結晶構造が乱れやすい初 期成長層を最小限に抑え、磁気記録膜3内の結晶配向性 を向上させ、高保磁力化、低ノイズ化を図ることができ る。

【0029】また、本発明の磁気記録媒体は、図3およ び図4に示す構造を有するものとすることもできる。図 3に示す磁気記録媒体は、軟磁性膜4が磁気記録膜3の 下順側に形成されている点で、図1に示す磁気記録媒体 と異なる。また、非磁性中間膜6は磁気記録膜3と軟磁 40 性膜4の間に設けることもできる。図4に示す磁気記録 媒体は、符号7で示す磁気記録膜が、第1および第2の 磁気記録層7a、7bからなるものとされ、軟磁性膜4 が、これら第1および第2の磁気記録層7a、7bの間 に設けられていることを特徴とするものである。また非 磁性中間膜は、第1および第2の磁気記録層7a、7b のいずれかの直下に設けることもできるし、これら両方 の直下にそれぞれ設けることもできる。

[0030]

確化する。

(試験例1)図1に示すものと同様の構造の磁気記録媒 体を次のようにして作製した。N1Pメッキ膜(厚さ1 Oμm)を形成したアルミニウム合金基板 (直径95m m、厚さO.8mm)に、表面平均粗さRaが6Åとな るようにメカニカルテクスチャ加工を施した後、これを DCマグネトロンスパッタ装置(アネルバ社製301 0)のチャンバ内にセットした。チャンバ内の真空度を 2×10⁻⁷とし、非磁性基板1を200℃まで加熱した 後、非磁性基板1上に表1に示す非磁性下地膜2、磁気 記録膜3、軟磁性膜4を順次形成した。次いで、プラズ マCVD装置 (アネルバ製)を用いてプラズマCVD法 により厚さ70人のカーボン保護膜5を形成し、保護膜 5上に、ディッピング法によりPFPE潤滑剤を塗布 し、厚さ15人の潤滑膜(図示略)を形成した。

【0031】(試験例2~6) 軟磁性膜4の厚さを変え たこと以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を作製 した.

【0032】(試験例7~11)軟磁性膜4をCo(単 一組成)からなるものとし、表1に示すようにその膜厚 を変えたことに加え、LF出力が一定となるように磁気 記録膜3の膜厚を設定したこと以外は試験例1と同様に して磁気記録媒体を作製した。

【0033】(試験例12~16)軟磁性膜4をNi (単一組成)からなるものとし、表1に示すようにその 膜厚を変えたこと以外は試験例1と同様にして磁気記録 媒体を作製した。

【0034】(試験例17~22)非磁性下地膜2をC r(単一組成)からなるものとし、表1に示すように軟 磁性膜4の膜厚を変えたことに加え、LF出力が一定と なるように磁気記録膜3の膜厚を設定したこと以外は試 験例1と同様にして磁気記録媒体を作製した。

【0035】(試験例23~24)磁気記録膜3を形成 する際に基板温度を適宜変化させることで媒体の保磁力 を変化させ、かつ軟磁性膜4の膜厚を20人としたこと 以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を作製した。 【0036】(試験例25~28)磁気記録膜3を表1 に示す材料からなるものとし、軟磁性膜4の膜厚を20 Aとしたこと以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体 を作製した。

【0037】(試験例29~31)図2に示すように、 磁気記録膜3の直下に非磁性中間膜6を設け、軟磁性膜 4の膜厚を20人としたこと以外は試験例1と同様にし て磁気記録媒体を作製した。

【0038】(試験例32~35)非磁性下地膜2を、 表1に示す材料からなるものとし、軟磁性膜4の膜厚を 20人したこと以外は試験例1と同様にして磁気記録媒 体を作製した。

【0039】(試験例36)特別平7-169037号 【実施例】以下、具体例を示して本発明の作用効果を明 50 公報の実施例の記載に基づいて磁気記録媒体を作製し

(6) 000-222715 (P2000-222715A) 10

た。すなわち基板上に、Crmらなる下地膜(厚さ300Å)を設け、その上にCo-13at%Cr-3at%Ta(CoisCrsTa)からなる磁気記録膜(厚さ500Å)を設け、その上にNiisFemらなる軟磁性膜(厚さ50Å)を設けた。これら以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を得た。

【0040】(試験例37)特開平10-116412 号公報の実施例の記載に基づいて磁気記録媒体を作製した。すなわち基板上に、Crからなる下地膜(厚さ30 A)を設け、その上にCois CrPts Taからなる磁気記録膜(厚さ300A)を設け、その上にFe2Als Siからなる軟磁性膜(厚さ130A)を設けた。これら以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を得た。

【0041】上記試験例1~37の磁気記録媒体の前磁気特性を、振動式磁気特性装置(VSM)を用いて評価した。またこれら磁気記録媒体の電磁変換特性を、3種類のヘッド、すなわち再生部に巨大磁気抵抗(GMR)素子を有するインダクティブーGMR複合型磁気記録ヘッド、磁気抵抗効果(MR)素子を有するインダクティブーMR複合型磁気記録ヘッド、またはトラック方向に対し垂直に配列した2本のMR素子を有するデュアルストライプMR(DSMR)素子を有するインダクティブーDSMR複合型磁気記録ヘッドを用いて評価した。ま

た、これら磁気記録媒体の電磁変換特性を、Guzik 社製リードライトアナライザRWA1632、およびス ピンスタンドS1701MPを用いて評価した。 LFT AA測定は、検記録密度42kFCIで行い、OW測定 は、250kFCIと42kFCIの2つの株記録密度 で測定した。SNR源定には、シグナルとしてLFTA A出力のBase-Peak質を用い、ノイズ測定に は、250kFCIの設記録密度を用いた。オフトラッ ク特性の評価には、トラック協方向の各位置に対してP 10 R4MLでエラーレイトを測定し、いわゆるバスタブカ ープを得て、エラーレイト10~7での穏を2分した値を 用いた。表中、OTCとは、この値を意味するものであ る。耐コロージョン性の評価は、NI抽出量、すなわち 上記磁気記録媒体の外端部および内端部をパラフィンで 封止した後、80℃の純水中に30分間浸渍した際に純 水中に溶出した基板単位面積当たりのNi量をイオンク ロマトグラフィーを用いて測定した値を指標とした。上 記各評価試験の結果を表1に示す。なお最大透磁率は、 NissFe: 300000, Co: 5000, NI: 1 0000、Ni2AlsSi:100であった。

【0042】 【表1】 (i7).000-222715 (P2000-222715A)

		- 1	1 1																		1	2																	
Acttorn D	THE CLASS	(Jun / Om Z)	9 9	2	2	9	2	-	9	ND.	WD.	MD.	D. 12	ND.	ð	Ã.	Ş	9	Ç.	Q.N	N	62	1	22	2	S	Q	N.D.	A.D.	3	NO.	ND.	ND.	ğ	ă	Ş	Z.		
ŧ			5	2	3	3	3	3	2	978	8.6	0.0	33	5.9	8.0	6.8	2	8	2	2	2	5	: 2	1	8	12	25	2	2	8.0	8.4	8.1	8.5	8.7	2.4	::	8.0	٥	
Q.V.	104			3		2	2 2	23.9	3	19.6	19.2	132	188	22.9	213	22.8	1.12	15.5	808	88	19.0	19.7	2	:	12	170	22	SQ2	21.7	19.8	21.5	022	21.5	21.7	21.3	88	19.9	88	2
9984	199	2 5	3 5						2	11.5	7	121	7	19.5	18.0	18.8	19.2	8.02	16.1	Ξ	3	2	15.0	3	212	803	19.8	18.3	061	19.2	18.7	17.8	18.7	18.3	19.0	19.5	19.4	22.5	212
8	8		38.5	3 6	3		;		2	363	, ag	37.6	200	82	27.7	37.2	39.8	40.1	32.2	32.5	33.8	35.9	25.3	30	28.4	382	37.8	36.7	39.5	38.5	37.5	37.9	37.2	15.7	37.0	38.0	57.9	24.5	255
₩EJ	(0	200	319	8	1	2 2	1			ğ	888	200	88	282	0.830	0.899	9980	1.068	0.947	0.948	0.955	253.0	0340	0.50	1.054	0.923	0.95B	1387	0.945	0.968	0.956	878	0.935	0.965	9660	1.012	0.914	2056	0.850
東京大 LFTAA		9	1	5	ş	9	9		HEST	NS#K	DSWR	DSMR	DS WA	Œ	œ	Œ	Œ	£	8	GMR	GNR	GKR	E	8	꽃	€	NR.	泛	E	Œ	Œ	Œ	<u>E</u>	뫮	¥	¥.	Ĕ	¥	¥
왕	_	25.20	2882	26.50	2628	25.5	8	╁	┿	╁	+	+	4	2	8	2873	2596	2548	3544	3532	3461	3385	2708	24.53	2135	2368	3545	222	22 22	3380	3612	200	ž	302	3271	3569	3466	2180	1650
Н	-	<u> </u>	-	-	┝	┝	┝	╁	十	╁	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	7	-	_		H	-	-1	+	+	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
并無配件算	名兵	Co18CA8PECT&1Cu	Ce18Cr8PtdTe1Cu	Co18C-8Pt.Te1Co	Co18CAPUTa1Ca	Co18CASPATE ICA	Cotto Copy Tal Cu	Catherentato	Cathodora 1	STATE OF THE PARTY	Unidose Statos	Colocal Colocal	Colora di Colora	Cold Carrie Col	Color Color	Colfic ePtsTelCu	ColsCysPatelCu	Co18C/8Pt3Ta1Cu	Co20Cr8Pt1Ta2Cu	Co20Cr9Pt1Ta2Cu	Ca20Cr9Pt17a2Cu	CoZOCHITARO	Co20C/3Pt1Te2Cu	Co20O-9PTT #2Cu	Col8CrePutratou	Col8Cr8Pt3Te1Cu	Co18Cherate ICAM	ColsOrePutalousN	Col8Cr8Pt37e1Cu7N	Cof8Co6PdTe	CalsOrtPetTalCu	ColsCAPATAICA	ColscrapedTalCu	ColsCreptTeIC	ColsOSPUTalCu	ColsOrsPuTalCa	OD BONEPUTATON	Colagosta	Colscrapt37s
S. S	相成	7619Fe	1619Fe	ME19Fe	NET SPF	NilSFe	711	కి	2		3 6	ş ş	1	2 3	P 3	2	2	2	M H	76.24 26.04	MIST.	HISF.	MI SFe	Į,	MIBE	Mash	MISE		10.5	4 E	2		MI STO	2	age i	35.	E S	NI 19Fe	NZAESS
KETELL	BIECA)	2	R	ę	\$	8	T.	wo	8	ş	Ę	Ę		۶	\$	3 5	3 2	ġ,		2	R	ş	8	4	2	2	2	1	2	3		3		3	22	2	2	8	8
	関題	ğ	5	E E	큠	B	THE STATE OF	롸	專	E.	E	ij	15	E	E	Ī	3 1	1	3;	3	5		5	B	E :	1	F 1	1	\$ 2	18	20000	Castoperite		3 5	18	3 4	13	18	785
2			MG2-20	Š	\$5.00 00	\$50 50	MSZO	C 25	C-25W	AG2-O	Cresk	₹	CCSW	W2270	8	200	200	2	s	3 6	3 6	3	8	5	ASSO	MC S	100	1000		3	Т	Т	2	5 8	3	1000	S 2	3 6	3
	I	-	7	-			J	-	*	8	2	=	75	2			_	_	_	_			_		R Z		3 1	3 5			F	F	ß	1 5	3 3	5 4	3 8		;
				E E	H 184.99	EED	E F		甘味例	11119	1200	其數例	红斑色	II S	は	100	1	i i	1	9	CARP		2			1					P.	8	1	1	1	100	1		1

【0043】表1より、PW50については、いずれの ヘッドを用いた場合でも、軟磁性膜4の膜厚が5~50 40 る。 Åとした場合に極小となることがわかる。またOWにつ いては、軟磁性膜4がない場合に低いOWを示すものほ ど軟磁性膜4を設けることによるOWの改善が顕著であ り、その効果は軟磁性膜4の膜厚が40~50人付近で 飽和することがわかる。またSNRについては、軟磁性 膜4の膜厚が40人を越えるあたりから低下するものが 多いことがわかる。またOTCについては、軟磁性膜4 の膜厚が5~50人の範囲を外れると急激に悪化するこ とがわかる。これらの結果から、軟磁性膜の膜厚を5~ 50Åとすると、SNR、PW50、OW、OTCの各*50 る。試験例2と25~28との比較より、磁気記録膜3

*特性が良好となり、電磁変換特性が向上することがわか

【0044】また磁気抵抗効果を再生に利用した3種の ヘッド、すなわちインダクティブーMR複合型磁気記録 ヘッド、インダクティブーGMR複合型磁気記録ヘッ ド、およびインダクティブーDSMR複合型磁気記録へ ッドのいずれを用いた場合でも軟磁性膜の膜厚を5~5 OAとすることで電磁変換特性が良好なものとなること がわかる。試験例1~6と試験例23、24との比較よ り、保磁力(Hc)が25000e未満であると、OW は良好であるものの、SNRは低い値となることがわか

(8) 000-222715 (P2000-222715A)

14

の材料組成をこの範囲で変化させても電磁変換特性は悪 化せず、良好であることがわかる。試験例2と29~3 1との比較より、非磁性中間膜6を設けた場合でも電磁 変換特性は悪化せず、良好であることがわかる。試験例 2と試験例32~35の比較より、非磁性下地膜2の材 料組成をこの範囲で変化させても電磁変換特性は悪化せ ず、良好であることがわかる。特開平7-169037 号公報の記載に基づいて作製した試験例36の磁気記録 媒体は、試験例1~5、12~16、25~35に比較 して、LFTAA以外の全ての電磁変換特性において極 端に劣る結果となったことがわかる。この磁気記録媒体 では、磁気記録膜におけるCrの含有比率が低く磁気記 録膜内磁性粒子間の磁気的結合が強いためにノイズ、S NRが悪く、磁気記録膜の膜厚が大きいためPW5 Oお よびOWが悪いと考えられる。特別平10-11641 2号公報の記載に基づいて作製した試験例37の磁気記 録媒体は、試験例1~5、12~16、25~35に比 較して、特にPW50、SNRにおいて極端に劣る結果 となったことがわかる。この磁気記録媒体では、下地膜 の膜厚が小さいため高い保磁力が得られず、軟磁性膜の 最大透磁率が小さいためにPW50が悪く、SNRも思 くなっているものと考えられる。また、耐コロージョン 性については、軟磁性膜4を設けていない試験例6、1

13

1、22の磁気記録媒体においてNiの溶出が起こったのに対し、軟磁性膜4を設けたものでは、Niが全く抽出されず、耐コロージョン性が格段に良好であることがわかる。

[0045]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の磁気記録 媒体では、OW特性およびオフトラック特性を劣化させ ることなくSNR、PW50を向上でき、しかも十分な 耐コロージョン性を有するものとなる。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】 木発明の磁気記録媒体の一実施形態を示す一 部断面図である。

【図2】 本発明の磁気記録媒体の他の実施形態を示す 一部断面図である。

【図3】 本発明の磁気記録媒体のさらに他の実態形態を示す一部断面図である。

【図4】 本発明の磁気記針媒体のさらに他の実態形態を示す一部断面図である。

【符号の説明】

0 1···非磁性基板、2···非磁性下地膜、3、7···磁気 記錄取、4···軟磁性膜、5···保護線、6···非磁性中 同膜

フロントページの続き

(72)発明者 酒井 浩志

千葉県市原市八幡海岸通5番の1 昭和電 工株式会社HD研究開発センター内 Fターム(参考) 5D006 A102 A405 A406 EE02 EE07 DA03 FA09